

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2012. október 8 – október 14.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp elektron- és ion paramétereinek beállítása VG	Gubicza Jenő 1HPT-Ag minta EBSD vizsgálata VG, DZ	Kalácska Szilvia (SzA) EBSD próbamérések FIB megmunkálás után (Al, Cu és Fe minták) VG, BA	Lighttech Kft. Tóth László Péter izzószál anyagának vizsgálata (2 minta) VG	Baris Adrienn SEM/FIB gyakorlatok VG, DZ, KSZ		
9							
10							
11							
12							
13	Nyugat-magyarországi Egyetem élesztősejtek (próbamérések) VG	OPS-TREND Kft Jászberényi Csaba szupramolekuláris rendszerek (3 minta) ETD, LVSED VG, HK	EBSD próbamérések DZ, HK	EBSD próbamérések DZ, VG, SzA			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna